

*Колыгах*

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

Институт сильноточной электроники СО АН СССР

Институт электрофизики УрО АН СССР

Спонсоры:

Институт гидродинамики СО АН СССР (г.Новосибирск)

Институт высоких температур АН СССР (г.Москва)

Научно-исследовательский институт электрофизической  
аппаратуры им. Д.В.Бретемова (г.Ленинград)

Институт атомной энергии им. И.В.Курчатова (г.Москва)

МЕЖДУНАРОДНОЕ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ  
по физике и технике мощных прерывателей тока

Тезисы докладов.

Томск - 1989

*VX*

## УСКОРИТЕЛЬ С ПЛАЗМЕННЫМ РАЗЫКАТЕЛЕМ ДЛЯ СВЧ ГЕНЕРАЦИИ

В.А.Гинцбург, Н.Г.Колганов, М.И.Фукс, М.Ю.Шмелев  
Институт прикладной физики АН СССР, г.Горький, СССР

Ускорители с плазменным разыкателем тока привлекают компактностью и простотой конструкции, однако использование их в СВЧ электронике затруднено. "Сильноточность" ускорителей в этой области освоена слабо, импеданс диодов с магнитной изоляцией, формирующих требуемые пучки, как правило, выше 100 Ом. Работа ускорителя на такую нагрузку не может обеспечить нормального функционирования плазменного разыкателя, режим магнитной самоизоляции практически не достижим. К тому же электроны, попадающие в систему формирования из области разыкателя, нарушают конфигурацию пучка. В разработанном ускорителе с плазменным разыкателем эти трудности удалось обойти и получить пучок с током 7±10 кА и энергией электронов 1,1±1,3 МэВ. Этот пучок использовался в СВЧ генераторе типа резонансной ЛБВ, выходная мощность которого достигала 1,5 ГВт на длине волн 2,8 см при КПД около 20%. Первичным накопителем служил ГИН с ёмкостью в ударе 0,24 мкФ и выходным напряжением 400–450 кВ, индуктивность разрядной цепи – 6 мкГн. Разыкатель состоит из 8-ми плазменных пушек, которые запитываются от конденсаторов ёмкостью 1 мкФ, заряженных до 5–10 кВ. Наиболее стабильная работа ускорителя наблюдалась при токе, переключаемом в нагрузку, близком к максимальному току ГИНа – около 50 кА. Длительность полученного импульса ускоряющего напряжения – 150 нс. Оптимальная нагрузка ускорителя обеспечивалась за счет подбора специальной конфигурации катодного держателя.

## ИОННЫЙ ТОК ПОПЕРЕК ВАКУУМНОГО МАГНИТОИЗОЛИРОВАННОГО ЗАЗОРА

В.М.Фёдоров  
Институт ядерной физики СО АН СССР, Новосибирск, СССР

Дан анализ процессов, ограничивающих плотность тока ионов в вакуумном зазоре в условиях магнитной изоляции электронов. Параметры выбраны в диапазоне экспериментальных данных по мегавольтным плазменным разыкателям и генерации мощных ионных пучков. Полагаем, что анод и катод покрыты плотной плазмой, так что  $E_K = E_A = 0$ , и геометрия диода – плоская. Для квазистационарных электрон-ионных потоков уравнение равновесия имеет вид:

$$(E_K^2 - E^2 + H^2 - H_K^2) / 8\pi = \frac{j_i \cdot A_i \cdot M_p}{e \cdot Z_i} \cdot (v_{ek} - v_i) + n_e \cdot \gamma \cdot m_e (v_{ek}^2 - v_e^2) \quad (*)$$

Из экспериментальных данных по магнитоизолированным диодам можно записать соотношение:  $j_i \gg j_{ea} \cdot \left[ \frac{Z_i}{A_i} \cdot (1 + \frac{eU_A}{2meC^2}) \right]^{0.5} / 43$ , которое позволяет упростить уравнение (\*) и получить формулу для плотности тока ионов:

$$j_i = (H_A / 19)^2 \cdot (1 - H_K^2 / H_A^2) \cdot (Z_i / A_i \cdot U_A)^{0.5} - kA/cm^2, \quad H_K \text{ и } H_A - кз, U_A - МВ$$

В линиях с самоизоляцией (МИЛ) поле  $H_A$  – на аноде задано полным током линии, на катоде поле  $H_K < H_A$  – поскольку часть тока переносится в вакууме электронным потоком. Полагая  $H_K = 0$ , найдем предельную плотность тока ионной утечки в МИЛ.

## ION CURRENT ACROSS MAGNETICALLY INSULATED VACUUM GAP

V.M.Fedorov  
 Institute of Nuclear Physics  
 630090 Novosibirsk, USSR

The present paper gives an analysis of the processes, limiting the ion current density in a vacuum gap with a magnetic insulation of electrons. The parameters are chosen in the range of experimental data of the megavolt plasma opening switch and the high-power ion beam. We assume that the anode and the cathode are covered by a density plasma, thus  $E_C = E_A = 0$ , and the diode geometry is a plane. The equilibrium equation for the steady state flows of electrons and ions gives

$$(*) \frac{(E_c^2 - E^2 + H^2 - H_c^2)/8\pi}{e \cdot Z_i} = j_i \cdot M_i (v_{ie} - v_i) + n_e \cdot m_e \cdot j_e (v_{ec}^2 - v_e^2).$$

From the experimental data on the magnetically insulated diode one can write the relationship:  $j_i \gg j_{ea} \left[ \frac{m_e Z_i}{M_i} \cdot \left( 1 + \frac{e U_A}{2 \cdot m_e c^2} \right) \right]^{0.5}$ , which allows to simplify equation (\*) and to get the ion current density expression:

$$j_i = (H_A / 19) \cdot (1 - H_c^2 / H_A^2) \cdot (Z_i / A_i \cdot U_A)^{0.5} \text{ kA/cm}^2, \text{ where } H_c = k Q_e, U_A = \text{MV}.$$

In the lines with self-insulation (MITL) the field  $H_A$  on the anode is given by the line total current, on the cathode the field is  $H_C < H_A$  due to the vacuum electron current. Assuming  $H_C = 0$ , one finds the ultimate current density of the ion leakage in MITL.

## IMMOBILE PLASMA EROSION OPENING SWITCH FOR COLLECTIVE ACCELERATION OF IONS WITH STRAIGHTFORWARD RELATIVISTIC ELECTRON BEAM ( REB )

G.I. Kotljarevskii, V.S. Lopatin, G.E. Remnev  
 Tomsk Nuclear Physics Institute  
 Tomsk, USSR

Requirements of effective ion acceleration with a straightforward electron beam (a dense anode plasma, an extremely high REB power density etc.) are met in REB generators with plasma erosion opening switches (PEOS).

A double pulse-forming line,  $Z = 6\Omega$ ,  $t = 90\text{ns}$ , was charged to 0.6 - 1.0 MV voltage. A coaxial diode with a central electrode (cathode) diameter of 0.1 - 1 cm was filled with neutral gases with  $A = 1 - 130$  atomic weights, both pure and mixed, under 1mm Hg pressure. After gas breakdown, current through an inductor (cathode) reached  $I^{\text{sh.c.}} = 200 \text{ kA}$ . Fast switch opening was observed within  $I_o = 0.6$  to  $0.8 \text{ I}^{\text{sh.c.}}$ . With increasing atomic weights of PEOS plasma ions, the value of fast current break decreased from  $0.44 I_o$  to  $0.12 I_o$  for  $A = 1$  and 130, respectively, with 0.6 cm cathode diameter. Rate of current break  $dI/dt$  dropped by more than a factor of 2. The REB of  $10^{11} \text{W}$  with  $100 \text{ kA/cm}^2$  current density was produced in the coaxial diode with the plasma anode and accelerated ions of the relevant gases with 20% efficiency. Characteristics of PEOS and collective accelerator were determined by a light component when hydrogen or deuterium - nitrogen mixtures in 1:5 and 1:10 proportions were used.

The sum of the data evidences that are characteristic of immobile plasma erosion opening switches with small-diameter cathodes are not worse than PEOS characteristics with a drifting plasma. The possibility to control changes in plasma composition essentially extends applications of accelerators with PEOS.